

産学連携先端材料研究開発センター（MaSC）共用機器利用料金表

- 利用装置及び利用料金は下記のとおりで、全て税込価格(10%)です。
○ テクニカルサポートセンター(TSC)の管理費が加算されています。

2021/10/1 現在

装 置 名	仕様・型式等	通称	設置場所	料金/時間（円）		備考
				学内者(4研究所外)	学外者	
多種試料観察用走査電子顕微鏡システム	日本電子製 JSM-7800F	FE-SEM	共用機器室1	6,653	7,842	
	日本電子製 IB-09020CP (クロスセクションポリッシャ)	CP	共用機器室1	4,090	4,313	
電子プローブマイクロアナライザ	日本電子製 JXA-8530F	FE-EPMA	共用機器室1	6,388	7,639	
				331	978	軟X線分光器追加料金
微細加工システム	FEI社製 FIB/SEMデュアル ビームシステムHelios 600i	FIBSEM	共用機器室1	20,844	22,327	
				0	264	低温装置追加料金
顕微可視赤外分光システム	東京インスツルメンツ製 NX-FLIM-T03	FLIM	共用機器室2-1	4,243	4,941	
多機能走査型X線光電子分光分析装置	アルバックファイ製 PHI-5000 VersaProbe II	XPS	共用機器室2-2	9,909	10,399	
多目的X結晶構造解析システム	リガク製 SmartLab 3G	多目的XRD	共用機器室3	6,537	6,800	
	リガク製 VariMax DW with IP	単結晶XRD	共用機器室3	6,849	7,269	
				1,747	1,894	低温装置追加料金

＊4研究所(金属材料研究所、流科学研究所、多元物質科学研究所、電気通信研究所)所属の方は、料金が異なりますので、MaSC支援室へお問合せください。

- 装置及び利用状況により、下記の通り前処理又は消耗品の費用が別途必要となります。(下表は全て税込価格(10%)です。)

カーボンコーター	カーボン蒸着	509円/1回
微細加工システムの低温装置利用	DRY PUMP運転代	5円/試料
	ドライカラム利用代	906円/回
	窒素ガス	1309円
	液体窒素	1054円
微細加工システム装置利用の消耗品	Cuメッシュ	509円/枚
	Moメッシュ	2,750円/枚
	ピNSTAB(小)	102円/個
	ピNSTAB(大)	1,833円/個
	試料台チューブ	255円/個
	ピNSTABケース(大)	2,139円/個
	ゲルサンプルケース	917円/個
微細加工システムの3D画像解析ソフト利用	ソフトウェア・PC保守ライセンス	115円/時間
多目的X結晶構造解析システムの消耗品	ガラス製キャピラリー	350円/本
	石英製キャピラリー	800円/本